文章编号:1006-9941(2019)02-0155-07

多层Al/Ni含能薄膜在电容放电激励下的能量释放特性和规律

付 帅,沈瑞琪,朱 朋,叶迎华,马宏玲 (南京理工大学化工学院,江苏南京 210094)

摘 要: 为了研究 Al/Ni含能薄膜的能量释放特性和规律,采用微细加工方法制备了双"V"型夹角的 Al/Ni含能薄膜换能元。研究 了 Al/Ni含能薄膜换能元在 47 μF 固体钽电容放电激励下的能量释放特性和规律。电爆炸测试时,用自主研制的 ALG-CN1 储能放 电起爆仪作激励电源。电容器用 47 μF 固体钽电容,充电电压为 10~45 V。用高速摄影仪(HG-100K)观察换能元的发火过程。用 数字示波器(LeCroy44Xs,4通道)记录换能元发火时电流、电压随时间的变化曲线。结果表明,Al/Ni含能薄膜换能元在电容激励下 的电爆过程按照电流变化率(dl/dt)可以分为三个阶段:回路寄生电感的储能,换能元的电爆炸及等离子体加热。与相同桥型的 NiCr薄膜换能元比较,所制备的 Al/Ni含能薄膜换能元具有输出能量高以及电爆后产生的火花飞溅距离长的特点。发火回路的寄 生电感对于换能元的起爆具有重要作用。Al/Ni含能薄膜换能元电爆炸时的输出能量主要来源于两部分:电容的输入能量和含能薄 膜释放的化学能。

关键词: Al/Ni含能薄膜;换能元;电爆性能;输出能量
 中图分类号: TJ45; O76
 文献标志码: A

DOI:10.11943/CJEM2018173

1 引言

含能薄膜也称反应性复合薄膜(reactive multilayer films, RMFs),是一种二维有序材料,由两种可 以发生放热反应的薄膜材料交替叠加组成。含能薄 膜中反应物的厚度在纳米级,层间接触面积大且接触 紧密、结构有序均匀,因此具有反应迅速、能量密度高 以及反应波传播稳定等特点。此外,含能薄膜主要使 用磁控溅射方法制备,与微机电系统(MEMS)中所使 用的微纳加工技术相兼容。上述优点使含能薄膜材料 受到了国内外学者的广泛关注。Al/Ni含能薄膜是合 金化反应性薄膜中的一种,绝热反应温度在1900 K左 右,理论放热量为1.38 kJ·g⁻¹,体积能量密度可以达到 7.18 kJ·cm^{-3[1-2]},与三硝基甲苯(TNT)相当。

收稿日期:	2018-06-27;	修回日期:	2018-09-13
网络山崎口	- HI 2010 11	20	

网络出版日期: 2018-11-29

基金项目:航天创新基金资助(CASC150710)和江苏省自然科学基 金资助(BK20151486)

作者简介:付帅(1989-),男,博士研究生,主要从事含能材料和先进火工品技术研究。e-mail:fu_shuai2016@163.com

通信联系人:沈瑞琪(1963-),男,教授,主要从事含能材料和先进 火工品技术研究。e-mail:rgshen@njust.edu.cn

Al/Ni含能薄膜在外界能量激励下,例如电、热或 者激光等,可发生自蔓延燃烧反应(self-propagating high-temperature synthesis, SHS), 燃烧波的传播速 度最高可以达到10 m·s^{-1[2]}。利用 Al/Ni 含能薄膜自 蔓延燃烧的特点,可以将其应用在异质材料的焊接^[3]、 热电池激活[4]以及加热点火[5]等方面。当外界激励能 量以较高的能量密度快速加载在 AI/Ni 含能薄膜上, 并且超过含能薄膜汽化电离所需能量时,含能薄膜可 以发生电爆炸反应并且快速释放出所储存的化学能。 利用 AI/Ni 含能薄膜发生电爆炸反应所具有的输出能 量高、功率大等特点,可以将其应用在点火和起爆换能 元中。Al/Ni含能薄膜应用于换能元的方式主要有两 种:第一种是将 AI/Ni 含能薄膜沉积到金属或者半导 体桥区表面,利用底层桥区电爆生成的高温等离子体 或焦耳热点燃含能薄膜并且释放出化学能;第二种是 将 AI/Ni 含能薄膜直接制备成换能元,利用瞬态大电 流激励 AI/Ni 含能薄膜发生电爆反应,释放出化学能, 这也是本文阐述的重点。

目前国内外学者对于 Al/Ni 含能薄膜的研究主要 集中在制备、表征以及扩散反应动力学等方面^[2,6-8],而 对于其在换能元中的应用研究则相对较少。国内外的

引用本文:付帅,沈瑞琪,朱朋,等. 多层 AI/Ni 含能薄膜在电容放电激励下的能量释放特性和规律[J]. 含能材料,2019,27(2): 155-161. FU Shuai,SHEN Rui-qi,ZHU Peng, et al. Characteristics and Laws of Energy Release for Multilayer AI/Ni RMFs Under Capacitive Discharge Excitation[J]. *Chinese Journal of Energetic Materials(Hanneng Cailiao)*,2019,27(2): 155-161.

CHINESE JOURNAL OF ENERGETIC MATERIALS

部分学者^[9-12]研究对比了Cu爆炸箔和集成了Al/Ni含 能薄膜的爆炸箔对飞片的驱动能力,结果表明调制周 期在纳米级的Al/Ni含能薄膜可以提高飞片的速度; 此外,还研究了Al/Ni含能薄膜直接作为换能元的电 爆特性^[13-14],结果表明Al/Ni含能桥膜较普通金属桥 膜在电爆时火焰飞溅面更大、持续时间更长,但是研究 涉及的桥型尺寸较大、激励能量较高,电爆发火规律以 及机理等有待进一步研究。

为了适应对未来新型火工品所提出的微型化、集成化以及低输入、高输出等要求,本研究采用微细加工技术^[14],在硅基底上批量制备出微型 Al/Ni含能薄膜换能元。使用电容放电的方式激励换能元发火,并且与相同桥型的 NiCr 薄膜换能元作对比,研究含能薄膜的能量释放特性和规律,为 Al/Ni 含能薄膜在点火换能方面的应用提供参考。

2 实验部分

2.1 Al/Ni含能薄膜换能元的设计和制备

采用微细加工技术实现对 Al/Ni含能薄膜换能元 的批量制备。基底材料选择厚度为500 μm 的单面抛 光硅片(Si),利用热氧化方法在表面形成1 μm 厚度的 二氧化硅(SiO₂)绝缘层。绝缘层不仅起到电绝缘作 用,而且还起到减少桥区发火时热量向基底传导耗散 的作用。使用循环控制磁控溅射方法和图形反转剥离 工艺在基底上沉积 Al/Ni含能薄膜,制备的具体过程 可参考前期的研究工作^[14-15]。单个换能元的尺寸为 1.5 mm×1.0 mm,发火桥区为双"V"型(夹角为90°), 尺寸为380 μm×80 μm。此结构可以在桥区尖端形成 高电流密度区,有利于桥区的发火^[16]。Al/Ni含能薄膜 中的单层 Al、Ni薄膜厚度分别为45 nm和30 nm,共有 20个调制周期,总厚度为1500 nm。换能元的平均电 阻为 0.7 Ω,标准偏差为 0.046 Ω,其外观形貌和结构 如图 1 所示。



图1 Al/Ni含能薄膜换能元的形貌和结构示意图

Fig.1 Schematic diagrams of the morphology and structure for the Al/Ni RMFs initiator

2.2 Al/Ni含能薄膜换能元的电爆测试

用南京理工大学自主研制的 ALG-CN1 储能放电 起爆仪作为激励电源。电容器使用 47 μF 固体钽电容, 充电电压为 10~45 V。用高速摄影仪(HG-100K)观察 换能元的发火过程,数字示波器(LeCroy44Xs,4 通道) 记录换能元发火时的电流、电压随时间变化曲线。测 试装置示意图如图 2 所示,测试时,先给电容器充电, 之后断开充电回路,闭合放电回路,使换能元发火。



图2 换能元电爆测试系统示意图

Fig.2 Schematic diagram of the electrical explosion test system for initiator

3 结果与讨论

3.1 Al/Ni含能薄膜的微观结构

有关AI/Ni含能薄膜的成分和热力学分析已经在 前期做过公开报道^[15],本研究只对Al/Ni含能薄膜的微 观结构进行分析。用场发射电子显微镜(FESEM, Zeiss Merlin Compact)对 Al/Ni含能薄膜横截面和单 层 Ni、AI 薄膜表面的微观结构进行表征,结果如图 3 所 示。由图 3 可见, AI 薄膜中的晶粒呈致密的块状结构, 而Ni薄膜中的晶粒呈疏松的细纤维状结构。根据溅射 薄膜构造带模型(SZM)^[17-18]可以分析造成ALNi薄膜 晶粒结构不同的原因:在磁控溅射过程中,从靶材飞溅 出来的粒子在沉积到基底表面上时,主要受到表面扩 散能力和阴影效应的影响。其中阴影效应是指已经沉 积到表面的粒子团对即将沉积的粒子所造成的遮挡阻 碍作用。当沉积粒子的表面扩散能力较弱时,粒子受 到阴影效应的影响较强,新沉积粒子只能在已经成核 的晶粒顶端继续成核生长,逐渐生长为细纤维或柱状 晶粒:当沉积粒子的表面扩散能力较强时,可以逐渐摆 脱阴影效应的影响,在基底表面做扩散移动。此时新 沉积粒子可以在已经成核的晶粒外表面进行外延生 长,逐渐生长为边界致密的块状晶粒。在相同的溅射 沉积条件下,沉积粒子的表面扩散能力主要受到基底 相对温度 (T_{r}/T_{m}) 的影响,其中T_e是基底的温度,T_m是沉 积材料的熔点。用K型热电偶测量得到基片温度 $T_s=350$ K。根据物化手册^[19]可以得到 AI 的熔点 T_m AI= 933 K和Ni的熔点 $T_{m,Ni}$ =1728 K。通过计算得到Al和Ni粒子的 T_s/T_m 分别为0.38和0.20,表明Al粒子的表面扩散能力要强于Ni粒子。由SZM模型可知,当 T_s/T_m 为0~0.3,薄膜晶粒主要形成1区结构,即疏松的细纤维结构;当 T_s/T_m 为0.3~0.5,薄膜晶粒主要形成2区结构,即致密的块状结构。因此,本研究所制备的Al/Ni含能薄膜中的Al薄膜晶粒主要呈致密的块状结构,而Ni薄膜晶粒主要呈疏松的细纤维状结构。



 Al/Ni reactive multilayer films(RMFs) consisting of variable thickness layers



b. single-layer of Ni and Al film

图 3 Al/Ni含能薄膜横截面以及单层 Ni、Al 薄膜表面的 SEM 图 Fig. 3 SEM images of the cross section of Al/Ni RMFs and the surface of single layer of Ni and Al film

3.2 Al/Ni含能薄膜换能元的电爆特性

用电容放电方式激励换能元发火的电路可以等效 为如图 4a 所示的 *R-L-C*电路,换能元在电路中相当于可 变电阻。图 4b 是 Al/Ni 含能薄膜换能元在电容 47 μF、 充电电压 30 V 的激励条件下发生电爆时得到的典型 电流、电压随时间变化曲线。根据图 4b 中电流变化率 (dl/dt)可以将换能元的电爆过程分为三个阶段。

Ⅰ阶段,从t₀到t₂,在此阶段,电容释放的能量主要 转换为寄生电感的磁场能量以及换能元和寄生电阻热 能,此过程中的能量转换可以表示为:

$$\frac{C}{2} \left(V_{1}^{2} - V_{0}^{2} \right) = \frac{1}{2} L_{p} I^{2} + \int_{t_{0}}^{t_{2}} U(t) \cdot I(t) dt + \int_{t_{0}}^{t_{2}} I(t)^{2} \cdot R_{p} dt$$
(1)

式中,
$$C$$
为电容, F ; V_0 和 V_1 为电容的初始电压和放电后
电压, V ; L_p 为回路的寄生电感, H ; I 为回路电流, A ;
 $I(t)$ 和 $U(t)$ 为电流、电压随时间的函数; R_p 为回路的寄
生电阻, Ω_o



a. schematic of the capacitive discharge circuit



b. waveforms from the open-air electrical explosion tests of the Al/Ni RMFs initiator under 30 V/47 μ F

图4 电容放电的等效回路和 Al/Ni 含能薄膜换能元的典型电 爆曲线

Fig.4 Equivalent circuit of the capacitivedis charge and typical electrical explosion curves of the Al/Ni RMFs initiator

Al/Ni含能薄膜换能元的桥区在 t,时刻吸收热量 并且开始融化,电阻迅速增大,此时回路中的电流上升 率 dl/dt开始减小,t2时刻回路中的电流达到最大值。

Ⅱ 阶段,从 t₂到 t₄,也是换能元发生电爆的阶段。 Al/Ni含能薄膜换能元的桥区在 t₂时刻开始汽化,此时 回路中的电流开始减小。t₃时刻汽化的桥区材料发生 电爆并且生成等离子体,此时伴随有强烈的光信号产 生。值得注意的是,在 t_3 时刻加载在换能元上的电压 峰值达到了 54 V,远高于电容的充电电压 30 V。上述 现象可以使用 *R-L-C*电路放电机理来解释: t_2 时刻后, 由于桥区汽化,换能元电阻迅速升高,因此回路中的电 流开始迅速减小。根据楞次定律(Lenz's Law)^[20],此 时寄生电感为了抵抗回路中电流的变化,开始对外释 放能量。在 t_3 时刻 dI/dt达到极值,此时加载在换能元 两端的电压主要来源于寄生电感的输出电压。根据理 论放电公式^[20]计算得到回路的寄生电感约为 3.0 μ H。 t_3 时刻寄生电感的输出电压 U=LdI/dt约为 60 V,接近 换能元两端的峰值电压。计算过程中没有考虑寄生电 阻的分压和数据的测量误差,是导致计算值高于实际 值的主要原因。

Ⅲ阶段,从t₄到最后放电完成,此时回路中仍然有 小电流继续流过等离子体,对其进行加热,因此也称此 阶段为等离子体加热阶段。从图4b中的输入功率、能 量曲线可以看出,此阶段输入换能元的能量非常少, 90%以上的能量输入是在前两个阶段完成的。

3.3 Al/Ni含能薄膜换能元的能量释放

为了对比 AI/Ni 含能薄膜换能元与普通金属薄膜 换能元在能量释放规律上的区别,制备了与 AI/Ni 含 能薄膜换能元桥型相同的 NiCr 薄膜换能元(薄膜厚度 为500 nm,平均电阻为 7.9 Ω,标准偏差为 1.085 Ω)。 图 5 是 NiCr 薄膜换能元在电容 47 μF、充电电压 30 V 的激励条件下的典型电爆曲线,表 1 是 AI/Ni 含能薄膜 换能元和 NiCr 薄膜换能元在 47 μF 电容激励下的临 界发火电压对比。

Al/Ni含能薄膜换能元的能量释放规律较 NiCr薄 膜换能元主要有以下三个方面的差异:第一,Al/Ni含 能薄膜换能元的电阻小于 NiCr 薄膜换能元,并且二者 的汽化电离率不同,因此在相同的激励条件下,AI/Ni 含能薄膜换能元的电爆峰值电流显著高于NiCr薄膜 换能元,如图4b和图5所示。第二,AI/Ni含能薄膜换 能元的临界发火电压小于 NiCr 薄膜换能元。如表1 所示,两种样品在10~35V范围内、间隔5V的条件 下各测试5发,得到不同激励电压下的换能元发火数 目。结果表明,Al/Ni含能薄膜换能元在47µF电容放 电激励下的临界发火电压为15 V,小于NiCr薄膜换能 元的临界发火电压。第三,Al/Ni含能薄膜换能元与相 同桥型的NiCr薄膜换能元相比,在电爆后产生的火花 飞溅距离更长,有利于提高换能元的间隙点火能力。 图 6 是两种换能元在电容 47 μF、充电电压 30 V 的激 励条件下的典型电爆过程高速摄影图像。由图6可



图5 NiCr薄膜换能元在激励条件30 V/47 μF下的典型电爆曲线

Fig.5 Typical electrical explosion curves of the NiCr film initiator under the excitation condition of 30 V/47 μF

表1 Al/Ni含能薄膜换能元和NiCr薄膜换能元的临界发火电 压对比

 Table 1
 Comparison of the critical firing voltage for the

 Al/Ni RFMs and NiCr film initiators

voltago / V	firing number		
voltage / v	Al/Ni initiator	NiCr initiator	
35	5	5	
30	5	5	
25	5	5	
20	5	2	
15	5	0	
10	0	0	

见,Al/Ni含能薄膜换能元电爆后溅射出大量的火花, "火焰"高度可以达到约3mm,明显高于NiCr薄膜换 能元。此外,通过对比图4b和图5中的换能元电爆产 生的等离子体光信号可知,虽然Al/Ni含能薄膜换能 元的等离子体持续时间小于NiCr薄膜换能元,但是等 离子体强度要高于NiCr薄膜换能元。说明Al/Ni含能 薄膜换能元能在较短的时间内输出更高的能量,即输 出功率更高。综上所述,Al/Ni含能薄膜释放的化学能 可以显著提高换能元的输出能量,其电爆后溅射出的 大量火花有利于间隙点火。

换能元的点火能力与其电爆的输出能量有关。对 于普通金属薄膜换能元,不考虑薄膜的热损失,则输出 能量等于电容输入到换能元的能量,但是对于 Al/Ni 含能薄膜换能元,其输出能量等于电容输入能量和含 能薄膜反应释放的化学能量之和,可以表示为:

$$E_{\text{output}} = \int_{t_0}^{t} U(t) \cdot I(t) \,\mathrm{d} t + S(d_{\text{AI}}\rho_{\text{AI}} + d_{\text{NI}}\rho_{\text{NI}})\eta Q \quad (2)$$

式中, E_{output} 为换能元电爆的输出能量,J;I(t)和U(t)为 电爆过程中换能元两端的电流、电压随时间变化的函数; t_0 和t为换能元电爆开始和结束时刻,s;S为换能元 桥区电爆面积,即图 6a右侧使用红框标示出的电爆区 域,cm²;d为薄膜厚度,cm; ρ 为材料体密度,g·cm⁻³; η 为 薄 膜 密 度 与 材 料 体 密 度 的 比 值, 取 0.9; Q= 1134.6 J·g⁻¹为使用差示扫描量热法(DSC)测出的 Al/ Ni 含能薄膜化学反应放热量^[15]; 对于 NiCr 薄膜换能 元,由于电爆时没有化学反应参与,因此 Q=0,即输出 能量的第二项为零。



b. NiCr film initiator

图 6 Al/Ni含能薄膜换能元和NiCr薄膜换能元在激励条件为 30 V/47 μF下的电爆过程图像以及电爆后的桥区形貌 **Fig.6** The electrical explosion process images of Al/Ni RFMs and NiCr film initiators under excitation conditions of 30 V/47 μF and the morphology of the bridge region after electrical explosion

根据式(2)计算得到的AI/Ni含能薄膜换能元和 NiCr薄膜换能元在不同激励电压下的输出能量对比 如图7所示。由图7可见,Al/Ni含能薄膜释放的化学 能可以显著提高 AI/Ni 含能薄膜换能元的输出能量。 需要注意的是,随着激励电压的提高,桥区的发火面积 增大、化学能输出增加,但是由于 Al/Ni 含能薄膜中的 化学能储量有限,因此化学能对于总输出能量的贡献 作用也是有限的。当激励电压从 20 V 提高到 30 V 时,化学能在总输出能量中的占比由28%提高到了 40%,但是当激励电压继续提高到45V时,化学能在 总输出能量中的占比却由 40% 降低到了 36%。可以 预料,当激励电压继续提高,化学能对于总输出能量的 贡献还将继续降低,当激励电压足够高时,即电容的输 入能量远远高于含能薄膜释放的化学能时,化学能对 于输出能量的贡献可以忽略。以上结果表明,相较 NiCr薄膜换能元, Al/Ni含能薄膜反应释放的化学能 可以显著提高换能元的输出能量,但是化学能对于总 输出能量的贡献作用是有限的。激励电压为30 V时, 化学能对于 Al/Ni 含能薄膜换能元的输出能量贡献最 高,可以达到40%,当激励电压继续提高后,化学能对

总输出能量的贡献开始降低。



图7 Al/Ni含能薄膜换能元和NiCr薄膜换能元在不同激励电 压下的输出能量对比

Fig.7 Comparison of the output energy for the Al/Ni RMFs and NiCr film initiators under different excitation voltages

4 结论

(1) Al/Ni含能薄膜中的Al和Ni薄膜分别由致密 块状和疏松细纤维状晶粒组成。根据SZM模型,晶粒 结构主要与溅射过程中Al和Ni粒子的表面扩散能力 有关。Al和Ni薄膜的基底相对温度T_s/T_m分别为0.38 和0.20,说明AI粒子的表面扩散能力要强于Ni粒子。

(2)用微细加工技术可以实现微型 Al/Ni含能薄膜换能元的批量制备,所制备的换能元尺寸一致,外形 完好,单个换能元的平均电阻为 0.7 Ω,标准偏差为 0.046 Ω。

(3) Al/Ni含能薄膜换能元在47μF电容放电激 励下的电爆过程可以按照电流变化率 dl/dt分为三个 阶段:回路寄生电感的储能,寄生电感和电容共同激励 换能元桥区发生电爆,以及等离子体加热阶段。其中 电容输入到换能元中的能量有 90% 以上是在前两个 阶段完成。

(4) Al/Ni含能薄膜换能元具有激发能量低、输出 能量高以及电爆后产生的火花飞溅距离长等特点。 Al/Ni含能薄膜换能元电爆时的输出能量主要来源于 两部分:电容的输入能量和含能薄膜释放的化学能。 含能薄膜释放的化学能可以显著提高 Al/Ni含能薄膜 换能元的输出能量,但是由于含能薄膜中的化学能储 量有限,因此化学能对于输出能量的贡献作用也是有 限的。

参考文献:

- [1] 朱朋. 基于含能复合薄膜的非线性电爆换能元[D]. 南京: 南京 理工大学, 2014.
 ZHU Peng. Non-linear electro-explosive devices based on energetic multilayer films [D]. Nanjing: Nanjing University of
- Science and Technology, 2014.
 [2] Rogachev A S. Exothermic reaction waves in multilayer nano-films[J]. *Russian Chemical Reviews*, 2008, 77(1): 22-38.
- [3] Simoes S, Viana F, Kocak M, et al. Microstructure of reaction zone formed during diffusion bonding of TiAl with Ni/Almultilayer [J]. *Journal of Materials Engineering & Performance*, 2012, 21(5): 678–682.
- [4] Ding M S, Krieger F C, Swank J A. Developing nano foil-heated thin-film thermal battery [R]. Army research lab Adelphi MD sensors and electron devices directorate, 2013.
- [5] 张彬,褚恩义,任炜,等. MEMS火工品换能元的研究进展[J]. 含能材料,2017,25(5):428-436.
 ZHANG Bin, CHU En-yi, REN Wei, et al. Research progress in energy conversion components for MEMS initiating explosive device [J]. Chinese Journal of Energetic Materials (Hanneng Cailiao), 2017, 25(5):428-436.
- [6] Baras F, Turlo V, Politano O, et al. SHS in Ni/Al nanofoils: Areview of experiments and molecular dynamics simulations
 [J]. Advanced Engineering Materials, 2018, 20(8): 91–111.
- [7] Azadmanjiri J, Berndt C C, Wang J, et al. Nanolaminated composite materials: structure, interface role and applications
 [J]. Rsc Advances, 2016, 6(111):109361-109385.

- [8] 王亮,何碧,蒋小华,等. Al/Ni多层膜中反应波传播速度的理论研究[J].含能材料,2009,17(2):233-235.
 WANG Liang, HE Bi, JIANG Xiao-hua, et al. Modeling the propagating velocity of reaction waves in Al/Ni multilayer films
 [J]. Chinese Journal of Energetic Materials(Hanneng Cailiao), 2009, 17(2): 233-235.
- [9] Morris C J, Mary B, Zakar E, et al. Rapid initiation of reactions in Al/Ni multilayers with nanoscale layering[J]. *Journal* of Physics & Chemistry of Solids, 2010, 71(2): 84–89.
- [10] 王窈,孙秀娟,郭菲,等. Al/Ni爆炸箔电爆特性及驱动飞片能力研究[J].火工品,2016(3): 5-8.
 WANG Yao, SUN Xiu-juan, GUO Fei, et al. Study on electrical characteristic and flyer driven ability of Al/Ni exploding foil [J]. Initiators & Pyrotechnics, 2016(3): 5-8.
- [11] 邱林俊.含能多层膜的制备及电爆炸性能研究[D].绵阳:西南 科技大学,2016.
 QIU Lin-jun. Preparation of energetic multilayer film and study of the electrical explosion performance[D]. Mianyang: Southwest University of Science and Technology, 2016.
- [12] Wang T, Zeng Q, Li M. Characterization and application of Al/Ni reactive multilayers in exploding foils[J]. *Central European Journal of Energetic Materials*, 2017, 14(3): 547–558.
- [13] Yang C, Hu Y, Shen R, et al. Fabrication and performance characterization of Al/Ni multilayer energetic films [J]. Advanced Materials Research, 2014, 114(2): 459-464.
- [14] 王成玲,叶迎华,沈瑞琪,等.图形反转剥离工艺用于复合含能 点火桥膜的制备[J].火工品,2012(4):1-5.
 WANG Cheng-ling, YE Ying-hua, SHEN Rui-qi, et al. Image reversal lift-off process for fabrication of energetic multilayer ignition bridge films[J]. Initiators & Pyrotechnics, 2012(4):1-5.
- [15] 李东乐,朱朋,付帅,等. Al/Ni和Al/Ti纳米多层薄膜制备与表征[J].含能材料,2013,21(6):749-753.
 LI Dong-Le, ZHU Peng, FU Shuai, et al. Fabrication and characterization of Al/Ni and Al/Ti multilayer nanofilms[J]. Chinese Journal of Energetic Materials(Hanneng Cailiao), 2013, 21(6): 749-753.
- [16] 杨贵丽. 微型半导体桥换能及发火规律研究[D].北京:北京理 工大学, 2010.
 YANG Gui-li. Study on energy conversion and firing regularity of micro-semiconductor bridge [D]. Beijing: Beijing Institute of Technology, 2010.
- [17] Mukherjee S, Gall D. Structure zone model for extreme shadowing conditions [J]. Thin Solid Films, 2013, 527 (1): 158-163.
- [18] Ohring M. Materials Science of thin films, 2nd ed[M]. San Diego: Academic Press, 2001.
- [19] Haynes W M. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 95th ed[M].Boca Raton: CRC Press, 2014.
- [20] 张仁豫,陈昌渔,王昌长.高电压试验技术[M].北京:清华大 学出版社,2009.
 ZHANG Ren-yu, CHEN Chang-yu, WANG Chang-chang, et al. High voltage test techniques[M]. Beijing: Tsinghua Univer-

sity Press, 2009.

Characteristics and Laws of Energy Release for Multilayer Al/Ni RMFs Under Capacitive Discharge Excitation

FU Shuai, SHEN Rui-qi, ZHU Peng, YE Ying-hua, MA Hong-ling

(School of Chemical Engineering, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing 210094, China)

Abstract: To investigate the characteristics and laws of energy releasefor Al/Ni reactive multilayer films(RMFs), Al/Ni RMFs initiator with double "V" type angle was fabricated by a micro-fabrication method and its characteristics and laws of energy release under 47 μ F solid tantalum capacitor discharge excitation were studied. When electric explosion testing, the self-developed ALG-CN1 energy storage discharge detonator was used as an excitation power source. A 47 μ F solid tantalum capacitor with a charging voltage of 10 V to 45 V was used. A high-speed camera(HG-100K)was used to observe the firing process of the initiator. A digital oscilloscope(LeCroy44Xs, 4 channels) was used to record the current and voltage curves of the initiator. Results show that the electrical explosion process of Al/Ni RMFs initiator can be divided into three stages according to the change rate of current(d*I*/d*t*) energy storage of parasitic inductance, electrical explosion of initiator and plasma heating. Comparison with NiCr film initiator of same bridge type, under the same excitation condition of 30 V/47 μ F, the fabricated Al/Ni RMFs initiator has high output energy and long spark spattering distance after electrical explosion. The parasitic inductance of the firing circuit plays an important role in the initiation of the initiator. The output energy of Al/Ni RMFs initiator during electric explosion mainly comes from two parts: the input energy of capacitor and the chemical energy released by energetic film. When the excitation voltage is 30 V, the chemical energy contributes to the output energy of Al/Ni RMFs initiator is higher, which can reach 40% of the total output energy.

Key words: Al/Ni reactive multilayer films; initiator; electrical-explosion performance; output energyCLC number: TJ45; O76Document code: ADOI: 10.11943/CJEM2018173